PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-023167

(43)Date of publication of application: 26.01.2001

(51)Int.CI.

G11B 7/00

G11B 20/10

(21)Application number: 11-191451

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

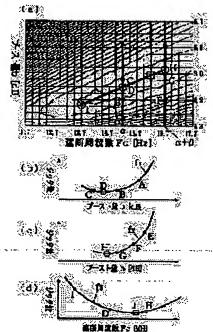
06.07.1999

(72)Inventor: KASHIWABARA YOSHIRO

(54) OPTICAL DISC APPARATUS AND REPRODUCING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize an optical disc apparatus and a reproducing method for learning an equalizer setting value with higher accuracy with a small number of searching points. SOLUTION: In a CPU, a cut-off frequency is set to α to detect a jitter amount in the boost amount at the three points, the jitter amount is approximated with a quadratic function (f) of the boost amount and the boost amount at the minimum point D is calculated. The cut-off frequency is set to $(\alpha + \beta)$ to detect the jitter amount at the boost amount at the three points, the jitter amount is approximated with the quadratic curve f2 of the boost amount and the boost amount at the minimum point H is calculated. The boost amount is approximated with the straight line (g) passing the points D and H as the function of the cut-off frequency to calculate the point I on the straight line (g). The cut-off frequency of low-pass filter and boost amount of equalizer are changed and the jitter amount at the points D, H, I is detected to approximate the jitter amount with the quadratic function (h) of the cut-off frequency and the cut-off frequency and boost amount at the minimum point J are calculated.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公房番号 特開2001-23167 (P2001-23167A)

テーマコート*(参考)

636B 5D044 321A 5D090

(43)公開日 平成13年1月26日(2001.1.26)

(51) Int.Cl.'	識別記号	FI
G11B 7/00	636	G11B 7/00
20/10	3 2 1	20/10

審査請求 未請求 請求項の表10 ○1 (会 21 頁)

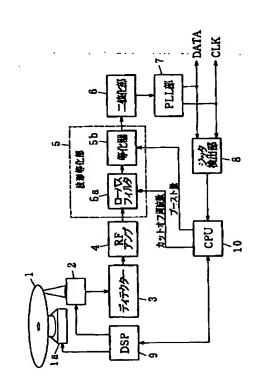
		音互响机 水闸机 网络外侧型 OL (主 21 页)
(21)出讀番号	特顯平11-191451	(71) 出願人 000005821
		松下電器産業株式会社
(22)出顧日	平成11年7月6日(1999.7.6)	大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者 柏原 芳郎
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(74)代理人 100097445
		弁理士 岩橋 文雄 (外2名)
		Fターム(参考) 5D044 CC04 FG02 FG14 FG16
		50090 AA01 CC04 CC16 DD03 DD05
		EE14 EE17 HH01 LL07

(54) 【発明の名称】 光ディスク装置及び再生方法

(57)【要約】

【課題】 少ない検索点数で精度のよくイコライザ設定値の学習を行う光ディスク装置及び再生方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 CPU10において、遮断周波数を α に 設定して3点のプースト量におけるジッタ量を検出し、ジッタ量をブースト量の二次関数 f で近似し、その最小 点Dにおけるプースト量を計算する。遮断周波数を α + β に設定して3点のプースト量におけるジッタ量を検出し、ジッタ量をブースト量の二次曲線 f 2 で近似し、その最小の点Hにおけるブースト量を計算する。ブースト 量を遮断周波数の関数として点D、点Hを通る直線 g で近似し、直線 g 上の点 I を計算する。ローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のプースト量を変化させ点 D、点H、点 I におけるジッタ量を検出してジッタ量を遮断周波数の二次関数 h で近似し、その最小の点 J における遮断周波数及びプースト量を計算する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】光ディスクに記録された情報を光信号として検出する光ピックアップと、前記光信号を電気信号に変換するディテクタと、遮断周波数が設定自在であり前記電気信号に対して高周波成分を除去するローパスフィルタと、前記電気信号の信号振幅が減少した周波数帯域に対しゲイン調整を行うためのブースト量が設定自在であり前記ローパスフィルタにより高周波成分の除去された前記電気信号のゲイン調整を行い等化信号として出力する等化器と、前記等化信号の二値化を行い二値化された信号として出力する二値化部と、前記二値化された信号に対して位相同期したクロックを生成するPLL部と、前記二値化された信号と前記クロックとの位相のずれ量であるジッタ量を検出するジッタ検出部と、を備えた光ディスク装置であって、

1

前記ローパスフィルタの前記遮断周波数を所定の値αに 設定し前記等化器の前記プースト量を変化させ3つの異 なる前記プースト量における前記ジッタ量を前記ジッタ 検出部により検出し検出した前記ジッタ量に基づき前記 ジッタ量を前記プースト量の二次曲線 f 1 で近似し前記 二次曲線 f 1の最小の点 D における前記プースト量を計 算する第1ジッタ量最小点推定手段と、前記ローパスフ イルタの前記遮断周波数を所定の値α+βに設定し前記 等化器の前記プースト量を変化させ3つの異なる前記プ ースト量における前記ジッタ量を前記ジッタ検出部によ り検出し前記検出した前記ジッタ量に基づき前記ジッタ 量を前記プースト量の二次曲線f2で近似し前記二次曲 線f2の最小の点Hにおける前記プースト量を計算する 第2ジッタ量最小点推定手段と、前記ブースト量を前記 遮断周波数の関数として前記点Dと前記点Hとを通る直 線g1で近似し前記直線g1上の点であって前記点D及 び前記点Hと異なる点Ⅰを計算する第1ジッタ量曲面谷 底線推定手段と、前記ローパスフィルタの前記遮断周波 数及び前記等化器の前記プースト量を変化させ前記点D 及び前記点H並びに前記点Iにおける前記ジッタ量を前 記ジッタ検出部により検出し前記点D及び前記点H並び に前記点【における前記ジッタ量に基づき前記ジッタ量 を前記遮断周波数又は前記プースト量の二次曲線 f 3で 近似し前記二次曲線f3の最小の点Jにおける前記遮断 周波数及び前記ブースト量を計算する第3ジッタ量最小 点推定手段と、を備えたことを特徴とする光ディスク装 置。

【請求項2】光ディスクに記録された情報を光信号として検出する光ピックアップと、前記光信号を電気信号に変換するディテクタと、遮断周波数が設定自在であり前記電気信号に対して高周波成分を除去するローパスフィルタと、前記電気信号の信号振幅が減少した周波数帯域に対しゲイン調整を行うためのブースト盟が設定自在であり前記ローパスフィルタにより高周波成分の除去された前記電気信号のゲイン調整を行い等化信号として出力50

する等化器と、前記等化信号の二値化を行い二値化された信号として出力する二値化部と、前記二値化された信号に対して位相同期したクロックを生成する P L L 部と、前記二値化された信号と前記クロックとの位相のずれ量であるジッタ量を検出するジッタ検出部と、を備えた光ディスク装置であって、

前記等化器の前記プースト量を所定の値γに設定し前記 ローパスフィルタの前記遮断周波数を変化させ3つの異 なる前記遮断周波数における前記ジッタ量を前記ジッタ 検出部により検出し検出した前記ジッタ量に基づき前記 ジッタ量を前記遮断周波数の二次曲線 f 4 で近似し前記 二次曲線 f 4の最小の点 D' における前記遮断周波数を 計算する第4ジッタ量最小点推定手段と、前記等化器の 前記プースト量を所定の値 y + ξ に設定し前記ローパス フィルタの前記遮断周波数を変化させ3つの異なる前記 遮断周波数における前記ジッタ量を前記ジッタ検出部に より検出し前記検出した前記ジッタ量に基づき前記ジッ タ量を前記遮断周波数の二次曲線 f 5 で近似し前記二次 曲線 f 5の最小の点H'における前記遮断周波数を計算 する第5ジッタ量最小点推定手段と、前記遮断周波数を 前記プースト量の関数として前記点D'と前記点H'と を通る直線 g 2 で近似し前記直線 g 2 上の点であって前 記点D'及び前記点H'と異なる点 I'を計算する第2 ジッタ量曲面谷底線推定手段と、前記ローパスフィルタ の前記遮断周波数及び前記等化器の前記プースト量を変 化させ前記点D'及び前記点H'並びに前記点I'にお ける前記ジッタ量を前記ジッタ検出部により検出し前記 点D'及び前記点H'並びに前記点 I'における前記ジ ッタ量に基づき前記ジッタ量を前記遮断周波数又は前記 プースト量の二次曲線 f 6 で近似し前記二次曲線 f 6 の一 最小の点」'における前記遮断周波数及び前記ブースト 量を計算する第6ジッタ量最小点推定手段と、を備えた ことを特徴とする光ディスク装置。

【請求項3】光ディスクに記録された情報を光信号として検出する光ピックアップと、前記光信号を電気信号に変換するディテクタと、遮断周波数が設定自在であり前記電気信号に対して高周波成分を除去するローパスフィルタと、前記電気信号の信号振幅が減少した周波数帯はに対しゲイン調整を行うためのブースト量が設定自在であり前記ローパスフィルタにより高周波成分の除去された前記電気信号のゲイン調整を行い等化信号として出力する等化器と、前記等化信号の二値化を行い二値化された信号として出力する二値化部と、前記二値化された信号に対して位相同期したクロックを生成するPLL部と、前記二値化された信号と前記クロックとの位相のずれ置であるジッタ園を検出するジッタ検出部と、を備えた光ディスク装置であって、

前記光ディスクの回転数を制御する回転数制御手段と、 前記回転数に比例して前記ローパスフィルタの前記遮断 周波数及び前記等化器の前記ブースト量の設定値を変更 する第1最適点変更手段と、を備えたことを特徴とする 光ディスク装置。

【請求項4】複数の記録層を備えた光ディスクの各記録層に記録された情報を光信号として検出する光ピックアップと、前記光信号を電気信号に変換するディテクタと、遮断周波数が設定自在であり前記電気信号に対して高周波成分を除去するローパスフィルタと、前記電気信号振幅が減少した周波数帯域に対しゲイン調整を行うためのブースト量が設定自在であり前記ローパスフィルタにより高周波成分の除去された前記電気信号のゲイン調整を行い等化信号として出力する等化器と、前記二値化を行い二値化された信号として出力する「自号と前記」に使用された信号というないのであるジッタ量を検出するジッタ検出部と、を備えた光ディスク装置であって、

前記光ディスクの或る記録層LOにおける前記ローパスフィルタの前記遮断周波数の最適値 ηに対して前記ローパスフィルタの前記遮断周波数を ηに設定した状態で前記等化器の前記ブースト量を変化させ3つの異なる前記ブースト量における前記光ディスクの他の記録層L1に対する前記ジッタ量を前記ジッタ検出部により検出し検出した前記ジッタ量に基づき前記ジッタ量を前記ブースト量の二次曲線f7で近似し前記二次曲線f7の最小の点Nにおける前記ブースト量を計算する第7ジッタ量最小点推定手段を備えたことを特徴とする光ディスク装置。

【請求項5】複数の記録層を備えた光ディスクの各記録層に記録された情報を光信号として検出する光ピックアップと、前記光信号を電気信号に変換するディテクタと、遮断周波数が設定自在であり前記電気信号に対して高周波成分を除去するローパスフィルタと、前記電気信号の信号振幅が減少した周波数帯域に対しゲイン調整を行うためのブースト量が設定自在であり前記ローパスフィルタにより高周波成分の除去された前記電気信号のゲイン調整を行い等化信号として出力する等化器と、前記二値化を行い二値化された信号に対して位相同期したクロックを生成するPLL部と、前記二値化された信号と前記クロックとの位相のずれ量であるジッタ量を検出するジッタ検出部と、を備えた光ディスク装置であって、

前記光ディスクの或る記録層LOにおける前記等化器の前記ブースト量の最適値ρに対して前記等化器の前記ブースト量をρに設定した状態で前記ローパスフィルタの前記遮断周波数を変化させ3つの異なる前記遮断周波数における前記光ディスクの他の記録層L1に対する前記ジッタ量を前記ジッタ検出部により検出し検出した前記ジッタ量に基づき前記ジッタ量を前記遮断周波数の二次50

曲線 f 8 で近似し前記二次曲線 f 8 の最小の点 N' における前記遮断周波数を計算する第 8 ジッタ 量最小点推定手段を備えたことを特徴とする光ディスク装置。

【請求項6】光ディスクに記録された情報を光信号とし て検出する光ピックアップと、前記光信号を電気信号に 変換するディテクタと、遮断周波数が設定自在であり前 記電気信号に対して高周波成分を除去するローパスフィ ルタと、前記電気信号の信号振幅が減少した周波数帯域 に対しゲイン調整を行うためのプースト量が設定自在で あり前記ローパスフィルタにより高周波成分の除去され た前記電気信号のゲイン調整を行い等化信号として出力 する等化器と、前記等化信号の二値化を行い二値化され た信号として出力する二値化部と、前記二値化された信 号に対して位相同期したクロックを生成するPLL部 と、前記二値化された信号と前記クロックとの位相のず れ量であるジッタ量を検出するジッタ検出部と、を備え た光ディスク装置の再生波形の適応等化方法であって、 前記ローパスフィルタの前記遮断周波数を所定の値αに 設定し、前記等化器の前記プースト量を変化させ3つの 異なる前記ブースト量における前記ジッタ量を前記ジッ タ検出部により検出し、前記検出した前記ジッタ量に基 づき前記ジッタ量を前記ブースト量の二次曲線 f 1 で近 似し、前記二次曲線f1の最小の点Dにおける前記ブー スト量を計算し、前記ローパスフィルタの前記遮断周波 数を所定の値 $\alpha + \beta$ に設定し、前記等化器の前記ブース ト量を変化させ3つの異なる前記プースト量における前 記ジッタ量を前記ジッタ検出部により検出し、前記検出 した前記ジッタ量に基づき前記ジッタ量を前記プースト 量の二次曲線f2で近似し、前記二次曲線f2の最小の 点Hにおける前記プースト量を計算し、前記プースト量 を前記遮断周波数の関数として前記点Dと前記点Hとを 通る直線 g 1 で近似し、前記直線 g 1 上の点であって前 記点D及び前記点Hと異なる点 I を計算し、前記ローパ スフィルタの前記遮断周波数及び前記等化器の前記プー スト量を変化させ前記点D及び前記点H並びに前記点I における前記ジッタ量を前記ジッタ検出部により検出 し、前記点D及び前記点H並びに前記点Iにおける前記 ジッタ量に基づき前記ジッタ量を前記遮断周波数又は前 記プースト量の二次曲線 f 3 で近似し、前記二次曲線 f 3の最小の点」における前記遮断周波数及び前記ブース ト量を計算することを特徴とする光ディスクの再生方

【請求項7】光ディスクに記録された情報を光信号として検出する光ピックアップと、前記光信号を電気信号に変換するディテクタと、遮断周波数が設定自在であり前記電気信号に対して高周波成分を除去するローパスフィルタと、前記電気信号の信号振幅が減少した周波数帯域に対しゲイン調整を行うためのブースト量が設定自在であり前記ローパスフィルタにより高周波成分の除去された前記電気信号のゲイン調整を行い等化信号として出力

する等化器と、前記等化信号の二値化を行い二値化され た信号として出力する二値化部と、前記二値化された信 号に対して位相同期したクロックを生成するPLL部 と、前記二値化された信号と前記クロックとの位相のず れ量であるジッタ量を検出するジッタ検出部と、を備え た光ディスク装置の再生波形の適応等化方法であって、 前記等化器の前記プースト量を所定の値 y に設定し前記 ローパスフィルタの前記遮断周波数を変化させ3つの異 なる前記遮断周波数における前記ジッタ量を前記ジッタ 検出部により検出し、前記検出した前記ジッタ量に基づ 10 き前記ジッタ量を前記遮断周波数の二次曲線 f 4 で近似 し、前記二次曲線 f 4 の最小の点 D' における前記遮断 周波数を計算し、前記等化器の前記ブースト量を所定の 値y+{に設定し、前記ローパスフィルタの前記遮断周 波数を変化させ3つの異なる前記遮断周波数における前 記ジッタ量を前記ジッタ検出部により検出し、前記検出 した前記ジッタ量に基づき前記ジッタ量を前記遮断周波 数の二次曲線 f 5で近似し、前記二次曲線 f 5の最小の 点H'における前記遮断周波数を計算し、前記遮断周波 数を前記プースト量の関数として前記点D'と前記点 H'とを通る直線g2で近似し、前記直線g2上の点で あって前記点D'及び前記点H'と異なる点I'を計算 し、前記ローパスフィルタの前記遮断周波数及び前記等 化器の前記ブースト量を変化させ前記点D'及び前記点 H'並びに前記点 I'における前記ジッタ量を前記ジッ タ検出部により検出し、前記点D'及び前記点H'並び に前記点 I'における前記ジッタ量に基づき前記ジッタ 量を前記遮断周波数又は前記ブースト量の二次曲線 f 6 で近似し、前記二次曲線 f 6 の最小の点 J'における前 記遮断周波数及び前記プースト量を計算することを特徴 30 とする光ディスクの再生方法。

【請求項8】光ディズクに記録された情報を光信号とし て検出する光ピックアップと、前記光信号を電気信号に 変換するディテクタと、遮断周波数が設定自在であり前 記電気信号に対して高周波成分を除去するローパスフィ ルタと、前記電気信号の信号振幅が減少した周波数帯域 に対しゲイン調整を行うためのブースト量が設定自在で あり前記ローパスフィルタにより髙周波成分の除去され た前記電気信号のゲイン調整を行い等化信号として出力 する等化器と、前記等化信号の二値化を行い二値化され 40 た信号として出力する二値化部と、前記二値化された信 号に対して位相同期したクロックを生成するPLL部 と、前記二値化された信号と前記クロックとの位相のず れ量であるジッタ量を検出するジッタ検出部と、を備え た光ディスク装置の再生波形の適応等化方法であって、 前記光ディスクの回転数に比例して前記ローパスフィル タの前記遮断周波数及び前記等化器の前記プースト量の 設定値を変更することを特徴とする光ディスクの再生方

【請求項9】複数の記録層を備えた光ディスクの各記録 50

層に記録された情報を光信号として検出する光ピックア ップと、前記光信号を電気信号に変換するディテクタ と、遮断周波数が設定自在であり前記電気信号に対して 高周波成分を除去するローパスフィルタと、前記電気信 号の信号振幅が減少した周波数帯域に対しゲイン調整を 行うためのプースト量が設定自在であり前記ローパスフ ィルタにより高周波成分の除去された前記電気信号のゲ イン調整を行い等化信号として出力する等化器と、前記 等化信号の二値化を行い二値化された信号として出力す る二値化部と、前配二値化された信号に対して位相同期 したクロックを生成するPLL部と、前記二値化された 信号と前記クロックとの位相のずれ量であるジッタ量を 検出するジッタ検出部と、を備えた光ディスク装置の再 生波形の適応等化方法であって、前記光ディスクの或る 記録層L0における前記ローパスフィルタの前記遮断周 波数の最適値 n に対して前記ローパスフィルタの前記遮 断周波数を ηに設定し前記等化器の前記ブースト量を変 化させ3つの異なる前記ブースト量における前記光ディ スクの他の記録層 L 1 に対する前記ジッタ量を前記ジッ タ検出部により検出し、検出した前記ジッタ量に基づき 前記ジッタ量を前記プースト量の二次曲線 f 7 で近似 し、前記二次曲線f7の最小の点Nにおける前記プース ト量を計算することを特徴とする光ディスクの再生方

【請求項10】複数の記録層を備えた光ディスクの各記 録層に記録された情報を光信号として検出する光ピック アップと、前記光信号を電気信号に変換するディテクタ と、遮断周波数が設定自在であり前記電気信号に対して 髙周波成分を除去するローパスフィルタと、前記電気信 号の信号振幅が減少した周波数帯域に対しゲイン調整を 行うためのプースト量が設定自在であり前記ローパスフ ィルタにより髙周波成分の除去された前記電気信号のゲ イン調整を行い等化信号として出力する等化器と、前記 等化信号の二値化を行い二値化された信号として出力す る二値化部と、前記二値化された信号に対して位相同期 したクロックを生成するPLL部と、前記二値化された 信号と前記クロックとの位相のずれ量であるジッタ量を 検出するジッタ検出部と、を備えた光ディスク装置の再 生波形の適応等化方法であって、

前記光ディスクの或る記録層L0における前記等化器の 前記プースト量の最適値ρに対して前記等化器の前記プ ースト量をρに設定し前記ローパスフィルタの前記遮断 周波数を変化させ3つの異なる前記遮断周波数における 前記光ディスクの他の記録層L1に対する前記ジッタ量 を前記ジッタ検出部により検出し、検出した前記ジッタ 鼠に基づき前記ジッタ鼠を前記遮断周波数の二次曲線 f 8で近似し、前記二次曲線 f 8の最小の点N'における 前記遮断周波数を計算することを特徴とする光ディスク の再生方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、読み出された再生 信号を等化するイコライザ及びフィルタの特性を再生信 号の波形特性に適応するように自動調節することが可能 な光ディスク装置、及び、光ディスク装置において、読 み出された再生信号を等化するイコライザ及びフィルタ の特性を再生信号の波形特性に適応させ自動調節する光 ディスクの再生方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来から、記憶容量が大きく非接触に記 10 録・再生が可能であり、記録媒体(光ディスク)が可換 な記憶装置として、光ディスク装置がコンピュータの外 部記憶装置やオーディオ機器等に用いられている。近年 は、光ディスクの大容量化に伴い、高記録密度の光ディ スクが研究・開発されている。

【0003】光ディスクの記録密度が高くなるにつれ、 光ディスク装置において光ディスクから再生した再生信 号において、高周波数側の信号の振幅が減少し、波形整 形を行わないと安定したデータの再生(デコード動作) を行うことができなくなる。このため、光ディスク装置 20 においては、一般に、光ディスクから再生される再生信 号の信号帯域以上の信号に対しては、ローパスフィルタ により遮断することによりノイズ分を減少させた後、振 幅の小さい信号帯域に対してゲインを上げる(以下、

「ブーストする」と呼ぶ。)というイコライジング(等 化) 処理が行われる。しかしながら、光ディスクの再生 信号は、各々の光ディスクにより異なり、イコライジン グ(等化)処理において、その信号伝達特性を、各光デ ィスクの再生信号に適応して調節する必要がある。

生する必要のある光ディスク装置においては、ローパス フィルタのカットオフ周波数と、光ディスクから読みと られる再生信号の特定の周波数帯域のゲインを上げるた めのプースト量(特定の周波数帯域のゲイン)を設定す ることが可能なイコライザと、再生データの位相ゆらぎ であるジッタ値を検出するためのジッタ検出回路とを備 え、各光ディスクに適応したイコライザ設定値(カット オフ周波数、プースト量)を学習により決定し、データ の再生を行う構成とされている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来の光ディスク装置では、上記イコライザの調整におい て、各光ディスク、再生速度、ドライブのロット等の諸 条件により、イコライザ設定値のばらつきが大きく、こ れら全ての諸条件においてイコライザ設定値の最適化学 習を行うためには、かなりの広範囲で、イコライザのカ ットオフ周波数、プースト畳を変化させ最適値を決定す る必要があるが、このイコライザ設定値の最適化学習の 学習時には、光ディスクの反りや、部分面ぶれ等の影響 で、光ディスクのある一部分のみのジッタ値の測定で

は、正確な最適学習ができない。そのため、光ディスク 1回転分のジッタ量の測定を行い、その情報に基づきイ コライザ設定値の調整を行う。従って、イコライザ設定 値の最適化学習のためのカットオフ周波数、プースト最 の検索範囲が広くなる程、イコライザ設定値の最適化学 習のために要する時間が長くなるという課題を有してい た。

【0006】本発明は上記従来の課題を解決するもの で、イコライザ設定値の最適化学習のためのカットオフ 周波数、ブースト量の検索範囲が広い場合にも、少ない 検索点数で精度のよくイコライザ設定値の学習を行うこ との可能な光ディスク装置を提供することを目的とす る。

【0007】また、本発明は上記従来の課題を解決する もので、イコライザ設定値の最適化学習のためのカット オフ周波数、ブースト量の検索範囲が広い場合にも、少 ない検索点数で精度のよくイコライザ設定値の学習を行 うことの可能な光ディスクの再生方法を提供することを 目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明の光ディスク装置は、光ディスクに記録され た情報を光信号として検出する光ピックアップと、光信 号を電気信号に変換するディテクタと、遮断周波数が設 定自在であり電気信号に対して髙周波成分を除去するロ ーパスフィルタと、電気信号の信号振幅が減少した周波 数帯域に対しゲイン調整を行うためのブースト量が設定 自在でありローパスフィルタにより高周波成分の除去さ れた電気信号のゲイン調整を行い等化信号として出力す ・【0004】そこで、このような高周波帯域の信号を再一30~る等化器と、等化信号の二値化を行い二値化された信号・・・ として出力する二値化部と、二値化された信号に対して 位相同期したクロックを生成するPLL部と、二値化さ れた信号とクロックとの位相のずれ量であるジッタ量を 検出するジッタ検出部と、を備えた光ディスク装置であ って、ローパスフィルタの遮断周波数を所定の値αに設 定し等化器のプースト量を変化させ3つの異なるプース ト量におけるジッタ量をジッタ検出部により検出し検出 したジッタ量に基づきジッタ量をブースト量の二次曲線 f 1で近似し二次曲線f1の最小の点Dにおけるブース ト量を計算する第1ジッタ量最小点推定手段と、ローパ スフィルタの遮断周波数を所定の値α+βに設定し等化 器のプースト量を変化させ3つの異なるプースト畳にお けるジッタ量をジッタ検出部により検出し検出したジッ タ量に基づきジッタ量をプースト量の二次曲線 f 2 で近 似し二次曲線 f 2の最小の点Hにおけるプースト量を計 算する第2ジッタ畳最小点推定手段と、ブースト畳を遮 断周波数の関数として点Dと点Hとを通る直線g1で近 似し直線g1上の点であって点D及び点Hと異なる点 I を計算する第1ジッタ量曲面谷底線推定手段と、ローパ 50 スフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量を変化

させ点D及び点H並びに点Iにおけるジッタ量をジッタ 検出部により検出し点D及び点H並びに点Iにおけるジ ッタ量に基づきジッタ量を遮断周波数又はプースト量の 二次曲線 f 3 で近似し二次曲線 f 3 の最小の点 J におけ る遮断周波数及びプースト量を計算する第3ジッタ量最 小点推定手段と、を備えた構成より成る。

【0009】この構成により、イコライザ設定値の最適 化学習のためのカットオフ周波数、ブースト量の検索節 囲が広い場合にも、少ない検索点数で精度のよくイコラ イザ設定値の学習を行うことの可能な光ディスク装置を 提供することができる。

【0010】また、上記課題を解決するために本発明の 光ディスク装置の再生波形の適応等化方法は、光ディス クに記録された情報を光信号として検出する光ピックア ップと、光信号を電気信号に変換するディテクタと、遮 断周波数が設定自在であり電気信号に対して高周波成分 を除去するローパスフィルタと、電気信号の信号振幅が 減少した周波数帯域に対しゲイン調整を行うためのブー スト量が設定自在でありローパスフィルタにより高周波 成分の除去された電気信号のゲイン調整を行い等化信号 として出力する等化器と、等化信号の二値化を行い二値 化された信号として出力する二値化部と、二値化された 信号に対して位相同期したクロックを生成するPLL部 と、二値化された信号とクロックとの位相のずれ量であ るジッタ量を検出するジッタ検出部と、を備えた光ディ スク装置の再生波形の適応等化方法であって、ローパス フィルタの遮断周波数を所定の値αに設定し、等化器の ブースト量を変化させ3つの異なるブースト量における ジッタ量をジッタ検出部により検出し、検出したジッタ 量に基づきジッタ量をブースト量の三次曲線 f 1 で近似 し、二次曲線f1の最小の点Dにおけるブースト量を計 算し、ローパスフィルタの遮断周波数を所定の値α+β に設定し、等化器のブースト量を変化させ3つの異なる ブースト量におけるジッタ量をジッタ検出部により検出 し、検出したジッタ量に基づきジッタ量をプースト量の 二次曲線f2で近似し、二次曲線f2の最小の点Hにお けるプースト量を計算し、プースト量を遮断周波数の関 数として点Dと点Hとを通る直線g1で近似し、直線g 1上の点であって点D及び点Hと異なる点 [を計算し、 ローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量 40 を変化させ点D及び点H並びに点Iにおけるジッタ量を ジッタ検出部により検出し、点D及び点H並びに点Iに おけるジッタ量に基づきジッタ量を遮断周波数又はブー スト量の二次曲線f3で近似し、二次曲線f3の最小の 点」における遮断周波数及びプースト量を計算する構成 より成る。

【0011】この構成により、イコライザ設定値の最適 化学習のためのカットオフ周波数、プースト量の検索範 囲が広い場合にも、少ない検索点数で精度のよくイコラ イザ設定値の学習を行うことの可能な光ディスク装置の 50 再生波形の適応等化方法を提供することができる。 [0012]

【発明の実施の形態】上記目的を達成するために、本発 明の請求項1に記載の光ディスク装置は、光ディスクに 記録された情報を光信号として検出する光ピックアップ と、光信号を電気信号に変換するディテクタと、遮断周 波数が設定自在であり電気信号に対して髙周波成分を除 去するローパスフィルタと、電気信号の信号振幅が減少 した周波数帯域に対しゲイン調整を行うためのプースト 量が設定自在でありローパスフィルタにより高周波成分 の除去された電気信号のゲイン調整を行い等化信号とし て出力する等化器と、等化信号の二値化を行い二値化さ れた信号として出力する二値化部と、二値化された信号 に対して位相同期したクロックを生成するPLL部と、 二値化された信号とクロックとの位相のずれ量であるジ ッタ量を検出するジッタ検出部と、を備えた光ディスク 装置であって、ローパスフィルタの遮断周波数を所定の 値αに設定し等化器のブースト量を変化させ3つの異な るブースト量におけるジッタ量をジッタ検出部により検 出し検出したジッタ量に基づきジッタ量をブースト量の 二次曲線f1で近似し二次曲線f1の最小の点Dにおけ るブースト量を計算する第1ジッタ量最小点推定手段 と、ローパスフィルタの遮断周波数を所定の値 $\alpha + \beta$ に 設定し等化器のプースト量を変化させ3つの異なるプー スト量におけるジッタ量をジッタ検出部により検出し検 出したジッタ量に基づきジッタ量をブースト量の二次曲 線 f 2 で近似し二次曲線 f 2 の最小の点 H におけるブー スト量を計算する第2ジッタ量最小点推定手段と、ブー スト量を遮断周波数の関数として点Dと点Hとを通る直 線g1で近似し直線g-1-上の点であって点D及び点Hと・ 異なる点 [を計算する第1ジッタ量曲面谷底線推定手段 と、ローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブース ト量を変化させ点D及び点H並びに点Iにおけるジッタ 量をジッタ検出部により検出し点D及び点H並びに点 I におけるジッタ量に基づきジッタ量を遮断周波数又はブ ースト量の二次曲線 f 3 で近似し二次曲線 f 3 の最小の 点 J における遮断周波数及びプースト量を計算する第3 ジッタ量最小点推定手段と、を備えた構成としたもので

【0013】この構成により、以下のような作用が得ら れる。

【0014】(1)ローパスフィルタの遮断周波数及び 等化器のプースト量を最適化する場合、第1ジッタ量最 小点推定手段は、ローパスフィルタの遮断周波数を所定 の値αに設定し、等化器のブースト量を変化させ3つの 異なるプースト量におけるジッタ量をジッタ検出部によ り検出し、検出したジッタ量に基づきジッタ量をプース ト量の二次曲線f1で近似し、二次曲線f1の最小の点 Dにおけるプースト量を計算する。次いで、第2ジッタ 量最小点推定手段は、ローパスフィルタの遮断周波数を

所定の値 $\alpha + \beta$ に設定し、等化器のブースト量を変化さ せ3つの異なるブースト量におけるジッタ量をジッタ検 出部により検出し、検出したジッタ量に基づきジッタ量 をブースト量の二次曲線 f 2 で近似し、二次曲線 f 2 の 最小の点Hにおけるブースト量を計算する。次に、第1 ジッタ量曲面谷底線推定手段は、ブースト量を遮断周波 数の関数として点Dと点Hとを通る直線g1で近似し、 直線g1上の点であって点D及び点Hと異なる点lを計 算する。そして、最後に、第3ジッタ量最小点推定手段 は、ローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブース 10 ト量を変化させ点D及び点H並びに点Iにおけるジッタ 量をジッタ検出部により検出し、点D及び点H並びに点 Iにおけるジッタ量に基づきジッタ量を遮断周波数又は ブースト量の二次曲線 f 3 で近似し、二次曲線 f 3 の最 小の点」における遮断周波数及びブースト量を計算し、 これを最適化値としてローパスフィルタ及び等化器に設 定する。

【0015】(2)9点におけるジッタ量の測定で、ローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量を精度のよく最適化することが可能であり、少ないジッタ 20量の測定で再生波形の適応等化を行うことが可能となる。

【0016】ここで、ブースト量とは、ローパスフィルタや他の信号伝送路の周波数伝達特性により特定の周波数帯域の伝達ゲインが低下した場合、その伝達ゲインの低下した周波数帯域の伝達特性を補償するため、伝達ゲインの低下した周波数帯域を増幅する際の増幅率(ゲイン)のことをいう。ローパスフィルタとしては、ベッセルフィルタ、バタワースフィルタ、チェビシェフフィルタ等の一般によく知られた低域通過フィルタが使用される。等化器としては、トランスバーサルイコライザ、リップルフィルタ等が使用される。

【0017】本発明の請求項2に記載の光ディスク装置 は、光ディスクに記録された情報を光信号として検出す る光ピックアップと、光信号を電気信号に変換するディ テクタと、遮断周波数が設定自在であり電気信号に対し て高周波成分を除去するローパスフィルタと、電気信号 の信号振幅が減少した周波数帯域に対しゲイン調整を行 うためのプースト量が設定自在でありローパスフィルタ により高周波成分の除去された電気信号のゲイン調整を 行い等化信号として出力する等化器と、等化信号の二値 化を行い二値化された信号として出力する二値化部と、 二値化された信号に対して位相同期したクロックを生成 するPLL部と、二値化された信号とクロックとの位相 のずれ量であるジッタ量を検出するジッタ検出部と、を 備えた光ディスク装置であって、等化器のブースト量を 所定の値 y に設定しローパスフィルタの遮断周波数を変 化させ3つの異なる遮断周波数におけるジッタ量をジッ タ検出部により検出し検出したジッタ量に基づきジッタ 畳を遮断周波数の二次曲線 f 4 で近似し二次曲線 f 4 の 50

最小の点D'における遮断周波数を計算する第4ジッタ 置最小点推定手段と、等化器のプースト量を所定の値 y + { に設定しローパスフィルタの遮断周波数を変化させ 3つの異なる遮断周波数におけるジッタ量をジッタ検出 部により検出し検出したジッタ量に基づきジッタ量を遮 断周波数の二次曲線 f 5 で近似し二次曲線 f 5 の最小の 点H'における遮断周波数を計算する第5ジッタ量最小 点推定手段と、遮断周波数をプースト量の関数として点 D'と点H'とを通る直線g2で近似し直線g2上の点 であって点D'及び点H'と異なる点 I'を計算する第 2 ジッタ量曲面谷底線推定手段と、ローパスフィルタの 遮断周波数及び等化器のブースト量を変化させ点D'及 び点H'並びに点 I'におけるジッタ量をジッタ検出部 により検出し点D'及び点H'並びに点 I'におけるジ ッタ量に基づきジッタ量を遮断周波数又はブースト量の 二次曲線 f 6で近似し二次曲線 f 6の最小の点 1'にお ける遮断周波数及びプースト量を計算する第6ジッタ量 最小点推定手段と、を備えた構成としたものである。

【0018】この構成により、以下のような作用が得られる。

【0019】(1)ローパスフィルタの遮断周波数及び 等化器のブースト量を最適化する場合、まず、第4ジッ タ量最小点推定手段は、等化器のブースト量を所定の値 yに設定し、ローパスフィルタの遮断周波数を変化させ 3つの異なる遮断周波数におけるジッタ量をジッタ検出 部により検出し、検出したジッタ量に基づきジッタ量を 遮断周波数の二次曲線 f 4 で近似し、二次曲線 f 4 の最 小の点D'における遮断周波数を計算する。次いで、第 5 ジッタ量最小点推定手段は、等化器のブースト量を所 定の値y+{に設定し、ローパスフィルタの遮断周波数-を変化させ3つの異なる遮断周波数におけるジッタ量を ジッタ検出部により検出し、検出したジッタ量に基づき ジッタ量を遮断周波数の二次曲線 f 5 で近似し、二次曲 線 f 5の最小の点H'における遮断周波数を計算する。 次に、第2ジッタ量曲面谷底線推定手段は、遮断周波数 をプースト量の関数として点D'と点H'とを通る直線 g 2 で近似し、直線 g 2 上の点であって点 D'及び点 H'と異なる点 I'を計算する。そして最後に、第6ジ ッタ量最小点推定手段は、ローパスフィルタの遮断周波 数及び等化器のプースト量を変化させ、点D'及び点 H'並びに点1'におけるジッタ量をジッタ検出部によ り検出し、点D'及び点H'並びに点 I'におけるジッ タ量に基づきジッタ量を遮断周波数又はプースト量の二 次曲線 f 6 で近似し、二次曲線 f 6 の最小の点 J' にお ける遮断周波数及びプースト量を計算し、これを最適化 値としてローパスフィルタ及び等化器に設定する。

【0020】(2) 9点におけるジッタ量の測定で、ローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量を精度のよく最適化することが可能であり、少ないジッタ量の測定で再生波形の適応等化を行うことが可能とな

る。

【0021】本発明の請求項3に記載の光ディスク装置 は、光ディスクに記録された情報を光信号として検出す る光ピックアップと、光信号を電気信号に変換するディ テクタと、遮断周波数が設定自在であり電気信号に対し て高周波成分を除去するローパスフィルタと、電気信号 の信号振幅が減少した周波数帯域に対しゲイン調整を行 うためのプースト量が設定自在でありローパスフィルタ により高周波成分の除去された電気信号のゲイン調整を 行い等化信号として出力する等化器と、等化信号の二値 10 化を行い二値化された信号として出力する二値化部と、 二値化された信号に対して位相同期したクロックを生成 するPLL部と、二値化された信号とクロックとの位相 のずれ量であるジッタ量を検出するジッタ検出部と、を 備えた光ディスク装置であって、光ディスクの回転数を 制御する回転数制御手段と、回転数に比例してローパス フィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量の設定値 を変更する第1最適点変更手段と、を備えた構成とした

【0022】この構成により、以下のような作用が得られる。

【0023】(1)回転数制御手段により光ディスクの回転数が変更された場合、第1最適点変更手段は、回転数に比例してローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量の設定値を変更する。

【0024】(2)光ディスク装置が数種類の回転速度 モードを備えている場合や、ZCLV (Zone Constant Linear Velocity)方式の場合のように、光ディスクの 読み出し位置によって再生速度(回転速度)が変化する ような場合でも、再度ローパスフィルタの遮断周波数及 30 び等化器のブースト量の設定値の学習動作を行うことな く最適値を設定することが可能となる。

【0025】本発明の請求項4に記載の光ディスク装置 は、複数の記録層を備えた光ディスクの各記録層に記録 された情報を光信号として検出する光ピックアップと、 光信号を電気信号に変換するディテクタと、遮断周波数 が設定自在であり電気信号に対して高周波成分を除去す るローパスフィルタと、電気信号の信号振幅が減少した 周波数帯域に対しゲイン調整を行うためのブースト量が 設定自在でありローパスフィルタにより高周波成分の除 40 去された電気信号のゲイン調整を行い等化信号として出 力する等化器と、等化信号の二値化を行い二値化された 信号として出力する二値化部と、二値化された信号に対 して位相同期したクロックを生成するPLL部と、二値 化された信号とクロックとの位相のずれ畳であるジッタ **量を検出するジッタ検出部と、を備えた光ディスク装置** であって、光ディスクの或る記録層L0におけるローパ スフィルタの遮断周波数の最適値 η に対してローパスフ ィルタの遮断周波数をηに設定した状態で等化器のブー スト量を変化させ3つの異なるブースト量における光デ 50

ィスクの他の記録層 L 1 に対するジッタ量をジッタ検出 部により検出し検出したジッタ量に基づきジッタ量をブースト量の二次曲線 f 7 で近似し二次曲線 f 7 の最小の 点 N におけるブースト量を計算する第7 ジッタ量最小点 推定手段を備えた構成としたものである。

【0026】この構成により、以下のような作用が得られる。

【0027】(1) 光ディスクの再生する記録層が記録層L0から他の記録層L1に変更された場合、記録層L0におけるローパスフィルタの遮断周波数の最適値が η であったとすると、第7ジッタ量最小点推定手段は、ローパスフィルタの遮断周波数を η に設定した状態で等化器のブースト量を変化させ3つの異なるブースト量における光ディスクの記録層L1に対するジッタ量をジッタ検出部により検出し、検出したジッタ量に基づきジッタ量をブースト量の二次曲線 f7 で近似し、二次曲線 f7 の最小の点Nにおけるブースト量 ρ 1を計算し、この遮断周波数 η 及びブースト量 ρ 1を中パスフィルタの遮断周波数の最適値及び等化器のブースト量の最適値として設定する。

【0028】(2)複数の記録層を備えた光ディスクにおいても、少ない測定点数でローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量の設定値の最適化を行うことが可能となる。

【0029】本発明の請求項5に記載の光ディスク装置 は、複数の記録層を備えた光ディスクの各記録層に記録 された情報を光信号として検出する光ピックアップと、 光信号を電気信号に変換するディテクタと、遮断周波数 が設定自在であり電気信号に対して高周波成分を除去す るローパスフィルタと、電気信号の信号振幅が減少した。 周波数帯域に対しゲイン調整を行うためのブースト量が 設定自在でありローパスフィルタにより髙周波成分の除 去された電気信号のゲイン調整を行い等化信号として出 力する等化器と、等化信号の二値化を行い二値化された 信号として出力する二値化部と、二値化された信号に対 して位相同期したクロックを生成するPLL部と、二値 化された信号とクロックとの位相のずれ量であるジッタ **量を検出するジッタ検出部と、を備えた光ディスク装置** であって、光ディスクの或る記録層 L 0 における等化器 のプースト量の最適値ρに対して等化器のプースト量を ρに設定した状態でローパスフィルタの遮断周波数を変 化させ3つの異なる遮断周波数における光ディスクの他 の記録層し1に対するジッタ畳をジッタ検出部により検 出し検出したジッタ量に基づきジッタ量を遮断周波数の 二次曲線 f 8 で近似し二次曲線 f 8 の最小の点 N' にお ける遮断周波数を計算する第8ジッタ畳最小点推定手段 を備えた構成としたものである。

【0030】この構成により、以下のような作用が得られる。

【0031】(1)光ディスクの再生する記録層が記録

層しのから他の記録層し1に変更された場合、記録層しのにおける等化器のプースト量の最適値が ρ であったとすると、第8ジッタ量最小点推定手段は、ローパスフィルタの遮断周波数を変化させ3つの異なる遮断周波数における光ディスクの記録層し1に対するジッタ量をジッタ検出部により検出し、検出したジッタ量に基づきジッタ量を遮断周波数の二次曲線f8の最小の点N1における遮断周波数 η 1を計算し、この遮断周波数 η 1及びプースト量 ρ をローパスフィルタの遮断周波数の最適値及び等化器のプースト量の最適値 10として設定する。

【0032】(2) 複数の記録層を備えた光ディスクにおいても、少ない測定点数でローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量の設定値の最適化を行うことが可能となる。

【0033】本発明の請求項6に記載の光ディスク装置 の再生波形の適応等化方法は、光ディスクに記録された 情報を光信号として検出する光ピックアップと、光信号 を電気信号に変換するディテクタと、遮断周波数が設定 自在であり電気信号に対して高周波成分を除去するロー パスフィルタと、電気信号の信号振幅が減少した周波数 帯域に対しゲイン調整を行うためのプースト量が設定自 在でありローパスフィルタにより髙周波成分の除去され た電気信号のゲイン調整を行い等化信号として出力する 等化器と、等化信号の二値化を行い二値化された信号と して出力する二値化部と、二値化された信号に対して位 相同期したクロックを生成するPLL部と、二値化され た信号とクロックとの位相のずれ量であるジッタ量を検 出するジッタ検出部と、を備えた光ディスク装置の再生 波形の適応等化方法であって、ローパスフィルタの遮断 30 周波数を所定の値αに設定し、等化器のブースト量を変 化させ3つの異なるブースト量におけるジッタ量をジッ タ検出部により検出し、検出したジッタ量に基づきジッ タ量をブースト量の二次曲線 f 1 で近似し、二次曲線 f 1の最小の点Dにおけるプースト量を計算し、ローパス フィルタの遮断周波数を所定の値α+βに設定し、等化 器のプースト量を変化させ3つの異なるプースト量にお けるジッタ量をジッタ検出部により検出し、検出したジ ッタ量に基づきジッタ量をプースト量の二次曲線f2で 近似し、二次曲線 f 2の最小の点Hにおけるブースト量 40 を計算し、ブースト量を遮断周波数の関数として点Dと 点Hとを通る直線g1で近似し、直線g1上の点であっ て点D及び点Hと異なる点Iを計算し、ローパスフィル タの遮断周波数及び等化器のプースト量を変化させ点D 及び点H並びに点Iにおけるジッタ量をジッタ検出部に より検出し、点D及び点H並びに点Iにおけるジッタ最 に基づきジッタ量を遮断周波数又はプースト量の二次曲 線 f 3 で近似し、二次曲線 f 3 の最小の点 J における遮 断周波数及びプースト量を計算する構成としたものであ る。

【0034】この構成により、以下のような作用が得られる。

16

【0035】(1)9点におけるジッタ量の測定で、ローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のプースト量を精度のよく最適化することが可能であり、少ないジッタ量の測定で再生波形の適応等化を行うことが可能となる。

【0036】本発明の請求項7に記載の光ディスク装置 の再生波形の適応等化方法は、光ディスクに記録された 情報を光信号として検出する光ピックアップと、光信号 を電気信号に変換するディテクタと、遮断周波数が設定 自在であり電気信号に対して高周波成分を除去するロー パスフィルタと、電気信号の信号振幅が減少した周波数 帯域に対しゲイン調整を行うためのブースト量が設定自 在でありローパスフィルタにより髙周波成分の除去され た電気信号のゲイン調整を行い等化信号として出力する 等化器と、等化信号の二値化を行い二値化された信号と して出力する二値化部と、二値化された信号に対して位 相同期したクロックを生成するPLL部と、二値化され た信号とクロックとの位相のずれ量であるジッタ量を検 出するジッタ検出部と、を備えた光ディスク装置の再生 波形の適応等化方法であって、等化器のブースト量を所 定の値 y に設定しローパスフィルタの遮断周波数を変化 させ3つの異なる遮断周波数におけるジッタ量をジッタ 検出部により検出し、検出したジッタ量に基づきジッタ 量を遮断周波数の二次曲線 f 4 で近似し、二次曲線 f 4 の最小の点D'における遮断周波数を計算し、等化器の プースト量を所定の値 y + ξ に設定し、ローパスフィル タの遮断周波数を変化させ3つの異なる遮断周波数にお けるジッタ量をジッタ検出部により検出し、検出したジー ッタ量に基づきジッタ量を遮断周波数の二次曲線 f 5 で 近似し、二次曲線 f 5の最小の点H'における遮断周波 数を計算し、遮断周波数をブースト量の関数として点 D'と点H'とを通る直線g2で近似し、直線g2上の 点であって点D'及び点H'と異なる点I'を計算し、 ローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量 を変化させ点D'及び点H'並びに点I'におけるジッ タ量をジッタ検出部により検出し、点D'及び点H'並 びに点 1'におけるジッタ量に基づきジッタ量を遮断周 波数又はブースト量の二次曲線 f 6 で近似し、二次曲線 f 6の最小の点 J'における遮断周波数及びブースト量 を計算する構成としたものである。

【0037】この構成により、以下のような作用が得られる。

【0038】(1)9点におけるジッタ量の測定で、ローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のプースト量を精度のよく最適化することが可能であり、少ないジッタ量の測定で再生波形の適応等化を行うことが可能となる。

50 【0039】本発明の請求項8に記載の光ディスク装置

の再生波形の適応等化方法は、光ディスクに記録された 情報を光信号として検出する光ピックアップと、光信号 を電気信号に変換するディテクタと、遮断周波数が設定 自在であり電気信号に対して高周波成分を除去するロー パスフィルタと、電気信号の信号振幅が減少した周波数 帯域に対しゲイン調整を行うためのブースト量が設定自 在でありローパスフィルタにより高周波成分の除去され た電気信号のゲイン調整を行い等化信号として出力する 等化器と、等化信号の二値化を行い二値化された信号と して出力する二値化部と、二値化された信号に対して位 10 相同期したクロックを生成するPLL部と、二値化され た信号とクロックとの位相のずれ量であるジッタ量を検 出するジッタ検出部と、を備えた光ディスク装置の再生 波形の適応等化方法であって、光ディスクの回転数に比 例してローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブー スト量の設定値を変更する構成としたものである。

【0040】この構成により、以下のような作用が得られる。

【0041】(1) 光ディスク装置が数種類の回転速度 モードを備えている場合や、ZCLV (Zone Constant Linear Velocity) 方式の場合のように、光ディスクの 読み出し位置によって再生速度 (回転速度) が変化する ような場合でも、再度ローパスフィルタの遮断周波数及 び等化器のブースト量の設定値の学習動作を行うことなく最適値を設定することが可能となる。

【0042】本発明の請求項9に記載の光ディスク装置 の再生波形の適応等化方法は、複数の記録層を備えた光 ディスクの各記録層に記録された情報を光信号として検 出する光ピックアップと、光信号を電気信号に変換する ディテクタと、遮断周波数が設定自在であり電気信号に 30 対して髙周波成分を除去するローパスフィルタと、電気 信号の信号振幅が減少した周波数帯域に対しゲイン調整 を行うためのブースト量が設定自在でありローパスフィ ルタにより高周波成分の除去された電気信号のゲイン調 整を行い等化信号として出力する等化器と、等化信号の 二値化を行い二値化された信号として出力する二値化部 と、二値化された信号に対して位相同期したクロックを 生成するPLL部と、二値化された信号とクロックとの 位相のずれ量であるジッタ量を検出するジッタ検出部 と、を備えた光ディスク装置の再生波形の適応等化方法 40 であって、光ディスクの或る記録層し0におけるローパ スフィルタの遮断周波数の最適値 n に対してローパスフ ィルタの遮断周波数をηに設定し等化器のブースト量を 変化させ3つの異なるブースト量における光ディスクの 他の記録層し1に対するジッタ量をジッタ検出部により 検出し、検出したジッタ量に基づきジッタ量をプースト 量の二次曲線f7で近似し、二次曲線f7の最小の点N におけるプースト量を計算する構成としたものである。 【0043】この構成により、以下のような作用が得ら れる。

【0044】(1)複数の記録層を備えた光ディスクにおいても、少ない測定点数でローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量の設定値の最適化を行うことが可能となる。

【0045】本発明の請求項10に記載の光ディスク装 置の再生波形の適応等化方法は、複数の記録層を備えた 光ディスクの各記録層に記録された情報を光信号として 検出する光ピックアップと、光信号を電気信号に変換す るディテクタと、遮断周波数が設定自在であり電気信号 に対して髙周波成分を除去するローパスフィルタと、電 気信号の信号振幅が減少した周波数帯域に対しゲイン調 整を行うためのブースト量が設定自在でありローパスフ ィルタにより髙周波成分の除去された電気信号のゲイン 調整を行い等化信号として出力する等化器と、等化信号 の二値化を行い二値化された信号として出力する二値化 部と、二値化された信号に対して位相同期したクロック を生成するPLL部と、二値化された信号とクロックと の位相のずれ量であるジッタ量を検出するジッタ検出部 と、を備えた光ディスク装置の再生波形の適応等化方法 であって、光ディスクの或る記録層LOにおける等化器 のプースト量の最適値ρに対して等化器のプースト量を ρに設定しローパスフィルタの遮断周波数を変化させ3 つの異なる遮断周波数における光ディスクの他の記録層 L1に対するジッタ量をジッタ検出部により検出し、検 出したジッタ量に基づきジッタ量を遮断周波数の二次曲 線 f 8 で近似し、二次曲線 f 8 の最小の点 N'における 遮断周波数を計算する構成としたものである。

【0046】この構成により、以下のような作用が得ら れる。

【0047】(1)複数の記録層を備えた光ディスタに おいても、少ない測定点数でローパスフィルタの遮断周 波数及び等化器のブースト量の設定値の最適化を行うことが可能となる。

【0048】以下に本発明の一実施の形態について、図面を参照しながら説明する。

【0049】(実施の形態1)図1は本発明の実施の形態1における光ディスク装置の構成図である。図1において、1は光ディスク、1 a は光ディスク1を回転駆動するスピンドルモータ、2は光ディスク1に記録された 情報をレーザー光を用いて読みとるための光ピックアップ、3は光ピックアップ2で反射された光信号を電気信号に変換しRF(Radio Frequency:高周波)信号として出力するディテクタ、4はディテクタ3より出力されるRF信号を増幅するRFアンプ、5はRFアンプ4から出力される増幅されたRF信号に対して高周波ノイズ成分を除去し信号波形を等化し等化信号を出力する波形等化部、5 a は遮断周波数が外部から可変自在に設定可能であり増幅されたRF信号の高周波成分を除去することで高周波ノイズを除去するローパスフィルタ、5 b はブースト量りが自在に設定可能でありローパスフィルタ

める必要がある。

5 a において高周波成分の除去された信号をブーストす ることによって等化する等化器、6は波形等化部5によ り等化された等化信号に対し二値化を行い二値化された 信号(DATA)を出力する二値化部、7は波形等化部 5で二値化された信号(DATA)に対し位相を同期さ せたクロック (CLK) を生成するPLL (Phase Lock ed Loop:位相同期ループ周波数復調器)部、8は二値 化された信号(DATA)とクロック(CLK)との位 相のずれ(以下、ジッタ量と呼ぶ。)を検出するジッタ 検出部、9はスピンドルモータ1 aの回転数及びスピン ドルモータ1 a 並びに光ピックアップ2のサーボ機構を 制御するDSP(デジタル・シグナル・プロセッサ)、 10は等化器5b, ローパスフィルタ5a, DSP9を 制御するCPU(Central Processing Unit:中央処理 装置) である。

【0050】光ピックアップ2は、光ディスク1の記録 面上にレーザー光を照射し、その反射光により光ディス ク1の記録面上に記録された情報を読みとる。読みとら れた反射光はディテクタ3において電気信号であるRF 信号に変換される。RF信号はRFアンプ4により増幅 20 され、ローパスフィルタ5aで高周波ノイズを除去され 等化器5 bで等化された後、等化信号として二値化部6 に入力される。二値化部6は等化信号を二値化し、二値 化された信号(DATA)としてPLL部7に出力す る。PLL部7は、二値化された信号(DATA)に同 期させたクロック(CLK)を生成する。二値化された 信号(DATA)とクロック(CLK)は、ジッタ検出 部8に入力され、ジッタ検出部8は、ジッタ量を検出 し、CPU10に出力する。また、等化器5bのブース 0により設定される。

【0051】等化器5bとしてはドランスパーサルイコ ライザ等が用いられ、ローパスフィルタ5aとしてはべ ッセルフィルタ等が使用される。波形等化部5は等化器 5 bとローパスフィルタ 5 a とを組み合わせ等リップル フィルタを構成している。

【0052】図2及び図3は、図1の光ディスク装置に おける等化器のブースト量b及びローパスフィルタの遮 断周波数とジッタ量との関係の一例を示す図である。

【0053】図2は、横軸がローパスフィルタの遮断周 40 波数Fc、縦軸が等化器のプースト畳bであり、等高線 図によりジッタ量を表している。また、図3は、図2を ワイヤフレーム図により表示したものであり、縦軸がジ ッタ量を表している。

【0054】このように、一般に、ジッタ量は遮断周波 数(Fc)とブースト量bをパラメータとする曲面とな る。光ディスク装置において、安定したデータの再生を 行うためには、ジッタ量を最小とするように遮断周波数 とブースト量bとを設定する必要がある。すなわち、図 2及び図3に示す曲面上におけるジッタ畳の最小点を求 50

【0055】図4は実施の形態1の光ディスク装置の再 生波形の適応等化を行うための制御機構の構成を表す機 能プロック図である。図4において、5aはローパスフ ィルタ、5 bは等化器、8はジッタ検出部、10はCP Uであり、これらは図1と同様のものであるため同一の 符号を付して説明を省略する。

20

【0056】11はローパスフィルタ5aの遮断周波数 の設定を行う遮断周波数設定手段、12は等化器5bの ブースト量 b を設定するブースト量設定手段、13は遮 断周波数設定手段11によりローパスフィルタ5aの遮 断周波数を所定の値 a に設定しプースト量設定手段 1 2 により等化器5bのプースト量bを変化させ3つの異な るブースト量におけるジッタ量をジッタ検出部8により 検出し検出したジッタ量に基づきジッタ量をブースト量 bの二次曲線f1で近似し二次曲線f1の最小の点Dに おけるブースト量を計算する第1ジッタ量最小点推定手 段、14は遮断周波数設定手段11によりローパスフィ ルタ5aの遮断周波数を所定の値 $\alpha + \beta$ に設定しプース ト量設定手段12により等化器5bのブースト量bを変 化させ3つの異なるプースト量におけるジッタ量をジッ タ検出部8により検出し検出したジッタ量に基づきジッ タ量をブースト量 b の二次曲線 f 2 で近似し二次曲線 f 2の最小の点Hにおけるプースト量を計算する第2ジッ タ量最小点推定手段、15はプースト量 bを遮断周波数 の関数として点Dと点Hとを通る直線gで近似し直線g 1上の点であって点D及び点Hと異なる点 I を計算する 第1ジッタ量曲面谷底線推定手段、16は遮断周波数設 定手段11及びブースト量設定手段12によりローパス ト量 b, ローパスフィルタ-5 a の遮断周波数は C P U 1 30 フィルタ-5 a の遮断周波数及び等化器 5-b のブースト量bを変化させ点D及び点H並びに点 I におけるジッタ量 をジッタ検出部8により検出し点D及び点H並びに点1 におけるジッタ量に基づきジッタ量を遮断周波数又はブ ースト量bの二次曲線f3で近似し二次曲線f3の最小 の点」における遮断周波数及びプースト量を計算する第 3 ジッタ量最小点推定手段である。

> 【0057】以上のように構成された本実施の形態1の 光ディスク装置において、以下その再生波形の適応等化 方法について説明する。図5及び図6は実施の形態1の 光ディスク装置の再生波形の適応等化方法を表すフロー チャートであり、図7 (a) は実施の形態1の光ディス ク装置の再生波形の適応等化方法においてジッタ量を測 定する点のジッタ量曲面上における位置関係を表す図で あり、図7(b), (c), (d) は実施の形態 1 の光 ディスク装置の再生波形の適応等化方法におけるジッタ 量の最小点の探索過程を説明する図である。

> 【0058】波形等化部5の等化器5b及びローパスフ ィルタ5aにおける遮断周波数及びジッタ量の最適化を 行う場合、まず、第1ジッタ量最小点推定手段13は、 遮断周波数設定手段11によりローパスフィルタ5aの

- 30

遮断周波数Fcをαに設定する(S1)。次いで、第1 ジッタ量最小点推定手段13は、ブースト量設定手段1 2により等化器5bのブースト量bを変化させ、図7 (a) に例示したような3点A. B. Cにおいてジッタ 検出部8によりジッタ量を検出する(S2)。次に、第 1ジッタ量最小点推定手段13は、検出した3点A, B, Cにおけるプースト量 b 及びジッタ量の値から、図 7 (b) に示したように、ジッタ量をブースト量bの関 数として3点A、B、Cを通る二次曲線f1を求め(S 3)、その二次曲線 f 1 の最小点 D におけるプースト量 10 の値を計算する(S4)。

【0059】次に、第2ジッタ量最小点推定手段14 は、遮断周波数設定手段11によりローパスフィルタ5 aの遮断周波数F c $\delta \alpha + \beta$ に設定する(S δ)。次い で、第2ジッタ量最小点推定手段14は、プースト量設 定手段12により等化器5bのブースト量bを変化さ せ、図7(a)に例示したような3点E, F, Gにおい てジッタ検出部8によりジッタ量を検出する(S6)。 次に、第2ジッタ量最小点推定手段14は、検出した3 点E, F, Gにおけるブースト量b及びジッタ量の値か 20 ら、図7 (c) に示したように、ジッタ量をブースト量 bの関数として3点E, F, Gを通る二次曲線f2を求 め(S7)、その二次曲線f2の最小点Hにおけるブー スト量の値を計算する(S8)。

【0060】次に、第1ジッタ量曲面谷底線推定手段1 5は、ブースト量 b を遮断周波数の関数として点 D と点 Hとを通る直線g1で近似する(S9)。次いで、第1 ジッタ量曲面谷底線推定手段15は、点D及び点Hと異 なる直線g1上の点Iを計算する(S10)。

【0061】次に、第3ジッタ量最小点推定手段16 は、遮断周波数設定手段11及びブースト量設定手段1 2によりローパスフィルタ 5 a の遮断周波数及び等化器 5 bのプースト量bを変化させ、点D, 点H, 点Iの3 点におけるジッタ量をジッタ検出部8により検出する (S11)。次いで、第3ジッタ量最小点推定手段16 は、検出した点D、点H、点Iにおけるジッタ量に基づ き、図7 (d) に示したように、ジッタ量を遮断周波数 (又はブースト量b)の関数として、3点D, H, Iを 通る二次曲線 f 3を求め(S12)、その二次曲線 f 3 の最小点」におけるブースト量の値を計算し、点」にお 40 ける遮断周波数及びプースト量を最適設定値としてロー パスフィルタ5a及び等化器5bに設定する(S1 3)。

【0062】以上のように、本実施の形態によれば、点 A, B, C, D, E, F, G, H, Iの9点におけるジ ッタ量の測定によりローパスフィルタ5aの遮断周波数 及び等化器5bのブースト畳を最適化することが可能で あり、少ないジッタ量の測定で再生波形の適応等化を行 うことが可能となる。

ディスク装置の再生波形の適応等化を行うための制御機 構の構成を表す機能ブロック図である。尚、本実施の形 態2における光ディスク装置の構成図は図1と同様であ るため、説明は省略する。

22

【0064】図8において、5aはローパスフィルタ、 5 bは等化器、8はジッタ検出部、10はCPUであ り、これらは図1と同様のものであるため同一の符号を 付して説明を省略する。

【0065】11はローパスフィルタ5aの遮断周波数 の設定を行う遮断周波数設定手段、12は等化器5bの ブースト量を設定するブースト量設定手段、17はブー スト量設定手段12により等化器5bのブースト量bを 所定の値 y に設定し遮断周波数設定手段11によりロー パスフィルタ5aの遮断周波数を変化させ3つの異なる 遮断周波数におけるジッタ量をジッタ検出部8により検 出し検出したジッタ量に基づきジッタ量を遮断周波数の 二次曲線 f 4 で近似し二次曲線 f 4 の最小の点 D' にお ける遮断周波数を計算する第4ジッタ量最小点推定手 段、18はブースト量設定手段12により等化器5bの ブースト量bを所定の値y+ ξに設定し遮断周波数設定 手段11によりローパスフィルタ5aの遮断周波数を変 化させ3つの異なる遮断周波数におけるジッタ量をジッ タ検出部8により検出し検出したジッタ量に基づきジッ タ量を遮断周波数の二次曲線 f 5 で近似し二次曲線 f 5 の最小の点H'における遮断周波数を計算する第5ジッ タ量最小点推定手段、19はローパスフィルタ5aの遮 断周波数を等化器5bのブースト量bの関数として点 D'と点H'とを通る直線g2で近似し直線g2上の点 であって点D'及び点H'と異なる点 | 'を計算する第 2ジッタ量曲面谷底線推定手段、20は遮断周波数設定 手段11、プースト量設定手段12によりローパスフィ ルタ5aの遮断周波数及び等化器5bのブースト量bを 変化させ点 D'及び点H'並びに点 I'におけるジッタ 量をジッタ検出部8により検出し点D'及び点H'並び に点 I'におけるジッタ量に基づきジッタ量を遮断周波 数又はブースト量 b の二次曲線 f 6 で近似し二次曲線 f 6の最小の点」'における遮断周波数及びプースト量を 計算する第6ジッタ量最小点推定手段である。

【0066】以上のように構成された本実施の形態2の 光ディスク装置において、以下その再生波形の適応等化 方法について説明する。

【0067】図9及び図10は実施の形態2の光ディス ク装置の再生波形の適応等化方法を表すフローチャート である。波形等化部5の等化器5b及びローパスフィル タ5aにおける遮断周波数及びジッタ量の最適化を行う 場合、まず、第4ジッタ量最小点推定手段17は、ブー スト畳設定手段12により等化器5bのブースト畳bを yに設定する(S20)。次いで、第4ジッタ量最小点 推定手段17は、遮断周波数設定手段11によりローパ 【0063】(実施の形態2)図8は実施の形態2の光 50 スフィルタ5aの遮断周波数Fcを変化させ、3点

【0068】次に、第5ジッタ量最小点推定手段18は、プースト量設定手段12により等化器5bのプース 10ト量bを $y+\xi$ に設定する(S24)。次いで、第5ジッタ量最小点推定手段18は、遮断周波数設定手段11によりローパスフィルタ5aの遮断周波数Fcを変化させ、3点E', F', G'においてジッタ検出部8によりジッタ量を検出する(S25)。次に、第5ジッタ量最小点推定手段18は、検出した3点E', F', G'における遮断周波数Fcの関数として3点E', F', G'を通る二次曲線f5を求め(S26)、その二次曲線f5の最小点H'における遮断周波数の値を計算する(S2027)。

【0069】次に、第2ジッタ量曲面谷底線推定手段19は、遮断周波数をブースト量bの関数として点D'と点H'とを通る直線g2で近似する(S28)。次いで、第1ジッタ量曲面谷底線推定手段15は、点D'及び点H'と異なる直線g2上の点I'を計算する(S29)。

【0070】次に、第6ジッタ量最小点推定手段20は、遮断周波数設定手段11及びプースト量設定手段12によりローパスフィルタ5aの遮断周波数及び等化器305bのプースト量bを変化させ、点D',点H',点I'の3点におけるジッタ量をジッタ検出部8により検出する(S30)。次いで、第6ジッタ量最小点推定手段20は、検出した点D',点H',点I'におけるジッタ量に基づき、ジッタ量をブースト量b(又は遮断周波数)の関数として、3点D',H',I'を通る二次曲線f6を求め(S31)、その二次曲線f6の最小点J'における遮断周波数(又はブースト量b)の値を計算し、点J'における遮断周波数及びブースト量を最適設定値としてローパスフィルタ5a及び等化器5bに設40定する(S32)。

【0071】以上のように、本実施の形態によれば、点A',B',C',D',E',F',G',H',I'の9点におけるジッタ量の測定によりローパスフィルタ5aの遮断周波数及び等化器5bのブースト量を最適化することが可能であり、少ないジッタ量の測定で再生波形の適応等化を行うことが可能となる。

【0072】(実施の形態3)図11は実施の形態3の 光ディスク装置の再生波形の適応等化を行うための制御 機構の構成を表す機能ブロック図である。尚、本実施の 50 形態3における光ディスク装置の構成図は図1と同様であるため、説明は省略する。

【0073】図11において、5aはローパスフィルタ、5bは等化器、8はジッタ検出部、9はDSP、10はCPU、11は遮断周波数設定手段、12はブースト量設定手段、13は第1ジッタ量最小点推定手段、14は第2ジッタ量最小点推定手段、15は第1ジッタ量曲面谷底線推定手段、16は第3ジッタ量最小点推定手段であり、これらは図1及び図4と同様のものであるため同一の符号を付して説明を省略する。

【0074】21はDSP9及びスピンドルモータ1aにより光ディスク1の回転数を制御する回転数制御手段、22は回転数に比例して遮断周波数設定手段11,ブースト量設定手段12によりローパスフィルタ5aの遮断周波数及び等化器5bのブースト量bの設定値を変更する第1最適点変更手段である。回転数制御手段21は数種類の回転数モード(1倍速再生、2倍速再生、4倍速再生等)に光ディスク1の回転数を設定することが可能とされている。

【0075】以上のように構成された本実施の形態3の 光ディスク装置において、以下その再生波形の適応等化 方法について説明する。図12は実施の形態3の光ディ スク装置の再生波形の適応等化方法を表すフローチャー トであり、図13は実施の形態3の光ディスク装置の再 生波形の適応等化方法におけるジッタ量の最小点の探索 過程を説明する図である。

【0076】波形等化部5の等化器5b及びローパスフィルタ5aにおける遮断周波数及びジッタ量の最適化を行う場合、まず、回転数制御手段21は光ディスク1の回転数を1倍速モードに設定し、この回転速度において、等化器5b及びローパスフィルタ5aにおける遮断周波数及びジッタ量の最適化を行う(S40)。この最適化の動作については、図5及び図6で説明した動作と同様であるので、説明は省略する。

【0077】次に、CPU10に外部から回転数の変更の指示が入力された場合、回転数制御手段21はDSP9及びスピンドルモータ1aにより光ディスク1の回転数を変更する(S41)。次いで、22は、回転数に比例して遮断周波数設定手段11,プースト量設定手段12によりローパスフィルタ5aの遮断周波数及び等化器5bのプースト量bの設定値を変更する(S42)。この場合、例えば、図13に示したような直線近似によりローパスフィルタ5aの遮断周波数、及び等化器5bのプースト量bを演算し決定する。

【0078】以上のように、本実施の形態によれば、光ディスク装置が数種類の回転速度モードを備えている場合や、ZCLV(Zone Constant Linear Velocity)方式の場合のように、光ディスク1の読み出し位置によって再生速度(回転速度)が変化するような場合でも、再度ローパスフィルタ5aの遮断周波数及び等化器5bの

プースト量bの設定値の学習動作を行うことなく最適値を設定することが可能となる。

【0079】尚、本実施の形態3において、ステップS40における等化器5b及びローパスフィルタ5aの遮断周波数及びジッタ量の最適化は、図5及び図6に示した方法により行ったが、ステップS40における等化器5b及びローパスフィルタ5aの遮断周波数及びジッタ量の最適化はこれに限られるものではなく、図9及び図10に示した方法やその他の方法により行うように構成してもよい。

【0080】(実施の形態4)図14は実施の形態4の 光ディスク装置の再生波形の適応等化を行うための制御 機構の構成を表す機能ブロック図である。尚、本実施の 形態4における光ディスク装置の構成図は図1と同様で あるため、説明は省略する。

【0081】図14において、5aはローパスフィルタ、5bは等化器、8はジッタ検出部、9はDSP、10はCPU、11は遮断周波数設定手段、12はブースト量設定手段、13は第1ジッタ量最小点推定手段、14は第2ジッタ量最小点推定手段、15は第1ジッタ量20曲面谷底線推定手段、16は第3ジッタ量最小点推定手段であり、これらは図1及び図4と同様のものであるため同一の符号を付して説明を省略する。

【0082】尚、本実施の形態4においては、光ディスク1は、複数の記録層を備えた多層記録方式の光ディスクが使用されており、光ピックアップ2は、光ディスク1の各記録層に記録された情報を光信号として検出する。

【0083】23はDSP9により光ピックアップ2の 光ディスク1上のフォーカス点を変更することにより再 生する光ディスク1の記録層を変更する再生記録層変更 手段、24は光ディスク1の或る記録層L0におけるローパスフィルタ5aの遮断周波数の最適値ηに対してローパスフィルタ5aの遮断周波数をηに設定した状態で 等化器5bのプースト量bを変化させ3つの異なるプースト量における光ディスク1の他の記録層L1に対するジッタ量をジッタ検出部8により検出し検出したジッタ量に基づきジッタ量をブースト量bの二次曲線f7で近似し二次曲線f7の最小の点Nにおけるブースト量bを計算する第7ジッタ量最小点推定手段である。

【0084】以上のように構成された本実施の形態4の 光ディスク装置において、以下その再生波形の適応等化 方法について説明する。図15は実施の形態4の光ディ スク装置の再生波形の適応等化方法を表すフローチャー トであり、図16は実施の形態4の光ディスク装置の再 生波形の適応等化方法におけるジッタ量の最小点の探索 過程を説明する図である。

【0085】波形等化部5の等化器5b及びローパスフィルタ5aにおける遮断周波数及びジッタ量の最適化を行う場合、まず、再生記録層変更手段23は光ピックア 50

ップ2が検出する光ディスク1の記録層を記録層L0に設定し、この記録層において、等化器5b及びローパスフィルタ5aにおける遮断周波数及びジッタ量の最適化を行う(S50)。このときのローパスフィルタ5aの遮断周波数の最適値を η 、等化器5bのブースト量の最適値を ρ とする。尚、この最適化の動作については、図5及び図6で説明した動作と同様であるので、説明は省略する。

【0086】次に、再生記録層変更手段23は光ピックアップ2が検出する光ディスク1の記録層を記録層L1に変更する(S51)。次いで、第7ジッタ量最小点推定手段24は、ローパスフィルタ5aの遮断周波数Fcをηに設定した状態で等化器5bのブースト量bを変化させ、図16に示したような3つの異なるブースト量の点K,L,Mにおける光ディスク1の記録層L1に対するジッタ量をジッタ検出部8により検出する(S52)。次に、第7ジッタ量最小点推定手段24は、3点K,L,Mにおいて検出したジッタ量に基づきジッタ量をブースト量bの二次曲線f7で近似する(S53)。次に、第7ジッタ量最小点推定手段24は、二次曲線f7の最小の点Nにおけるブースト量 ρ 1を計算し、 η , ρ 1を記録層L1に対する遮断周波数,ブースト量の最適値として決定する(S54)。

【0087】以上のように、本実施の形態によれば、複数の記録層を備えた光ディスクにおいても、少ない測定点数でローパスフィルタ5aの遮断周波数及び等化器5bのプースト量bの設定値の最適化を行うことが可能となる。

【0088】尚、本実施の形態4において、ステップS50における等化器5b及びローパスフィルタ5aの遮断周波数及びジッタ量の最適化は、図5及び図6に示した方法により行ったが、ステップS50における等化器5b及びローパスフィルタ5aの遮断周波数及びジッタ量の最適化はこれに限られるものではなく、図9及び図10に示した方法やその他の方法により行うように構成してもよい。

【0089】(実施の形態5)図17は実施の形態5の 光ディスク装置の再生波形の適応等化を行うための制御 機構の構成を表す機能プロック図である。尚、本実施の 40 形態5における光ディスク装置の構成図は図1と同様で あるため、説明は省略する。図17において、5aはローパスフィルタ、5bは等化器、8はジッタ検出部、9 はDSP、10はCPU、11は遮断周波数設定手段、 12はプースト量設定手段、13は第1ジッタ量最小点 推定手段、14は第2ジッタ量最小点推定手段、15は 第1ジッタ量曲面谷底線推定手段、16は第3ジッタ量 最小点推定手段であり、これらは図1及び図4と同様の ものであるため同一の符号を付して説明を省略する。

【0090】尚、本実施の形態5においては、光ディスク1は、複数の記録層を備えた多層記録方式の光ディス

クが使用されており、光ピックアップ2は、光ディスク 1の各記録層に記録された情報を光信号として検出す る。

【0091】23はDSP9により光ピックアップ2の光ディスク1上のフォーカス点を変更することにより再生する光ディスク1の記録層を変更する再生記録層変更手段、25は光ディスク1の或る記録層L0における等化器5bのプースト量の最適値ρに対して等化器5bのプースト量を向に設定した状態でローパスフィルタ5aの遮断周波数を変化させ3つの異なる遮断周波数におけ 10る光ディスク1の他の記録層L1に対するジッタ量をジッタ機出部8により検出し検出したジッタ量に基づきジッタ量を遮断周波数の二次曲線f8で近似し二次曲線f8の最小の点N'における遮断周波数を計算する第8ジッタ量最小点推定手段である。

【0092】以上のように構成された本実施の形態5の 光ディスク装置において、以下その再生波形の適応等化 方法について説明する。図18は実施の形態5の光ディ スク装置の再生波形の適応等化方法を表すフローチャー トであり、図19は実施の形態5の光ディスク装置の再20 生波形の適応等化方法におけるジッタ量の最小点の探索 過程を説明する図である。

【0093】波形等化部5の等化器5b及びローパスフィルタ5aにおける遮断周波数及びジッタ量の最適化を行う場合、まず、再生記録層変更手段23は光ピックアップ2が検出する光ディスク1の記録層を記録層L0に設定し、この記録層において、等化器5b及びローパスフィルタ5aにおける遮断周波数及びジッタ量の最適化を行う(S60)。このときのローパスフィルタ5aの遮断周波数の最適値を η 、等化器5bのブースト量の最適値を ρ とする。尚、この最適化の動作については、図5及び図6で説明した動作と同様であるので、説明は省略する。

【0094】次に、再生記録層変更手段23は光ピック アップ2が検出する光ディスク1の記録層を記録層L1 に変更する(S61)。次いで、第8ジッタ量最小点推 定手段25は、等化器5bのブースト量bをρに設定し た状態でローパスフィルタ5 a の遮断周波数 F c を変化 させ、図19に示したような3つの異なる遮断周波数の 点K', L', M'における光ディスク1の記録層L1 に対するジッタ量をジッタ検出部8により検出する(S 62)。次に、第8ジッタ量最小点推定手段25は、3 点K', L', M'において検出したジッタ量に基づき ジッタ屋を遮断周波数 F c の二次曲線 f 8 で近似する (S63)。次に、第8ジッタ置最小点推定手段25 は、二次曲線 f 8の最小の点 N' における遮断周波数 n 1を計算し、η1,ρを記録層L1に対する遮断周波 数、ブースト量の最適値として決定する(S64)。 【0095】以上のように、本実施の形態によれば、複

点数でローパスフィルタ5aの遮断周波数及び等化器5bのブースト量bの設定値の最適化を行うことが可能となる。

【0096】尚、本実施の形態4において、ステップS60における等化器5b及びローパスフィルタ5aの遮断周波数及びジッタ量の最適化は、図5及び図6に示した方法により行ったが、ステップS60における等化器5b及びローパスフィルタ5aの遮断周波数及びジッタ量の最適化はこれに限られるものではなく、図9及び図10に示した方法やその他の方法により行うように構成してもよい。

[0097]

【発明の効果】以上のように、本発明の光ディスク装置によれば、以下のような有利な効果を得るかとができる。

【0098】請求項1に記載の発明によれば、9点におけるジッタ量の測定で、ローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量を精度のよく最適化することが可能であり、少ないジッタ量の測定で再生波形の適応等化を行うことが可能な光ディスク装置を提供することができる。

【0099】請求項2に記載の発明によれば、9点におけるジッタ量の測定で、ローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量を精度のよく最適化することが可能であり、少ないジッタ量の測定で再生波形の適応等化を行うことが可能な光ディスク装置を提供することができる。

【0100】請求項3に記載の発明によれば、光ディスク装置が数種類の回転速度モードを備えている場合や、光ディスクの読み出し位置によって再生速度(回転速度)が変化するような場合でも、再度ローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量の設定値の学習動作を行うことなく最適値を設定することが可能な光ディスク装置を提供することができる。

【0101】請求項4に記載の発明によれば、複数の記録層を備えた光ディスクにおいても、少ない測定点数でローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量の設定値の最適化を行うことが可能な光ディスク装置を提供することができる。

) 【0102】請求項5に記載の発明によれば、複数の記録層を備えた光ディスクにおいても、少ない測定点数でローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量の設定値の最適化を行うことが可能な光ディスク装置を提供することができる。

【0103】本発明の光ディスク装置の再生波形の適応 等化方法によれば、以下のような有利な効果を得るかと ができる。

数、プースト量の最適値として決定する(S64)。 【0104】請求項6に記載の発明によれば、9点にお 【0095】以上のように、本実施の形態によれば、複 けるジッタ量の測定で、ローパスフィルタの遮断周波数 数の記録層を備えた光ディスクにおいても、少ない測定 50 及び等化器のプースト量を精度のよく最適化することが 可能であり、少ないジッタ量の測定で再生波形の適応等 化を行うことが可能な光ディスクの再生方法を提供する ことができる。

【0105】請求項7に記載の発明によれば、9点におけるジッタ量の測定で、ローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量を精度のよく最適化することが可能であり、少ないジッタ量の測定で再生波形の適応等化を行うことが可能な光ディスクの再生方法を提供することができる。

【0106】請求項8に記載の発明によれば、光ディス 10 ク装置が数種類の回転速度モードを備えている場合や、 光ディスクの読み出し位置によって再生速度(回転速度)が変化するような場合でも、再度ローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量の設定値の学習動作を行うことなく最適値を設定することが可能な光ディスクの再生方法を提供することができる。

【0107】 請求項9に記載の発明によれば、複数の記録層を備えた光ディスクにおいても、少ない測定点数でローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量の設定値の最適化を行うことが可能な光ディスクの再生 20方法を提供することができる。

【0108】請求項10に記載の発明によれば、複数の記録層を備えた光ディスクにおいても、少ない測定点数でローパスフィルタの遮断周波数及び等化器のブースト量の設定値の最適化を行うことが可能な光ディスクの再生方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1における光ディスク装置の構成図

【図2】図1の光ディスク装置における等化器のブースト量b及びローパスフィルタの遮断周波数とジッタ量との関係の一例を示す図

【図3】図1の光ディスク装置における等化器のブースト量b及びローパスフィルタの遮断周波数とジッタ量との関係の一例を示す図

【図4】実施の形態1の光ディスク装置の再生波形の適 応等化を行うための制御機構の構成を表す機能プロック 図

【図5】実施の形態1の光ディスク装置の再生波形の適 応等化方法を表すフローチャート

【図6】実施の形態1の光ディスク装置の再生波形の適 応等化方法を表すフローチャート

【図7】(a)実施の形態1の光ディスク装置の再生波形の適応等化方法においてジッタ量を測定する点のジッタ量曲面上における位置関係を表す図

(b) 実施の形態1の光ディスク装置の再生波形の適応 等化方法におけるジッタ量の最小点の探索過程を説明す る図

(c)実施の形態1の光ディスク装置の再生波形の適応 等化方法におけるジッタ量の最小点の探索過程を説明す 50 る図

(d)実施の形態1の光ディスク装置の再生波形の適応 等化方法におけるジッタ量の最小点の探索過程を説明す る図

【図8】実施の形態2の光ディスク装置の再生波形の適 応等化を行うための制御機構の構成を表す機能ブロック

【図9】実施の形態2の光ディスク装置の再生波形の適 応等化方法を表すフローチャート

) 【図10】実施の形態2の光ディスク装置の再生波形の 適応等化方法を表すフローチャート

【図11】実施の形態3の光ディスク装置の再生波形の 適応等化を行うための制御機構の構成を表す機能プロック図

【図12】実施の形態3の光ディスク装置の再生波形の 適応等化方法を表すフローチャート

【図13】実施の形態3の光ディスク装置の再生波形の 適応等化方法におけるジッタ量の最小点の探索過程を説 明する図

【図14】実施の形態4の光ディスク装置の再生波形の 適応等化を行うための制御機構の構成を表す機能ブロッ ク図

【図15】実施の形態4の光ディスク装置の再生波形の 適応等化方法を表すフローチャート

【図16】実施の形態4の光ディスク装置の再生波形の 適応等化方法におけるジッタ量の最小点の探索過程を説 明する図

【図17】実施の形態5の光ディスク装置の再生波形の 適応等化を行うための制御機構の構成を表す機能ブロック図

【図18】実施の形態5の光ディスク装置の再生波形の 適応等化方法を表すフローチャート

【図19】実施の形態5の光ディスク装置の再生波形の 適応等化方法におけるジッタ量の最小点の探索過程を説 明する図

【符号の説明】

1 光ディスク

1a スピンドルモータ

2 光ピックアップ

40 3 ディテクタ

4 RFアンプ

5 波形等化部

5 b 等化器

5 a ローパスフィルタ

6 二值化部

7 PLL部

8 ジッタ検出部

9 DSP

10 CPU

0 11 遮断周波数設定手段

- 13 第1ジッタ量最小点推定手段

12 プースト量設定手段

- 第2ジッタ 量最小点推定手段
- 第1ジッタ量曲面谷底線推定手段
- 第3ジッタ量最小点推定手段
- 第4ジッタ量最小点推定手段
- 18 第5ジッタ量最小点推定手段
- 19 第2ジッタ量曲面谷底線推定手段

- *20 第6ジッタ量最小点推定手段
 - 21 回転数制御手段
 - 22 第1最適点変更手段
 - 23 再生記録層変更手段
 - 第7ジッタ量最小点推定手段 24
 - 25 第8ジッタ量最小点推定手段

